

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 4 月 19 日 (2007.4.19)

【公開番号】特開 2001-311803 (P2001-311803A)

【公開日】平成 13 年 11 月 9 日 (2001.11.9)

【出願番号】特願 2000-132897 (P2000-132897)

【国際特許分類】

G 0 2 B 3/00 (2006.01)

G 0 2 B 13/00 (2006.01)

G 1 1 B 7/135 (2006.01)

G 1 1 B 7/22 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 3/00 Z

G 0 2 B 3/00 A

G 0 2 B 13/00

G 1 1 B 7/135 A

G 1 1 B 7/22

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 3 月 6 日 (2007.3.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 5】

前記凸部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、

前記平坦化する工程では、前記凸部の形状が写された前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 2 の光学材料の表面を研磨する

請求項 2 4 記載の光学素子の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 6】

本発明に係る第 1 の光学素子の製造方法では、より好適には、前記凸部は、回転対称または略回転対称な形状を有し、前記平坦化する工程では、前記凸部の形状が写された前記凹部の対称軸に対して垂直または略垂直な平坦面が形成されるように、前記第 2 の光学材料の表面を研磨する。